This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-133894

(43) Date of publication of application: 20.05.1997

(51)Int.CI.

G02B 27/28 G02F 1/31

(21)Application number: 07-315777

(71)Applicant:

FUJI ELELCTROCHEM CO LTD

(22)Date of filing:

10.11.1995

(72)Inventor:

SUZUKI YOICHI

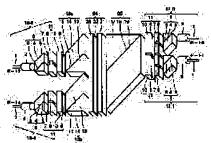
IMURA TOMOKAZU TOKUMASU TSUGIO

(54) OPTICAL CIRCULATOR AND OPTICAL SWITCH

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a 4-port optical circulator which has low loss and high isolation by using a polarized light beam splitter which is inexpensive, small-sized, and easily manufactured.

SOLUTION: Four terminal units 12-1, 12-2, 12-3 and 12-4 are formed by arranging small-sized nonreciprocal rotary polarizers 11 in parallel so that triangular prisms 3 and parallelogram prisms 4 on the upper base surfaces of small-sized compound polarized light beam splitters 6 are made reverse between the top and bottom, and the upper base surface of the beam splitter of each unit is an input/output port for light. A large-sized nonreciprocal rotary polarizer 24 is sandwiched between the lower base surface of a large-sized beam splitter 20 and the lower base surfaces of two large-sized compound polarized light beam splitters 16a and 16b which arranged in parallel. On the upper base surface of the large-sized beam splitter 20, two units 12-1 and 12-4 are arranged in parallel, and the units 12-2 and 12-4 are coupled with the upper base surface of the two intermediate-size beam splitters 16a and 16b.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特部庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-133894

(43)公開日 平成9年(1997)5月20日

(51) Int.CL⁶

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G02B 27/28

G02F 1/31

G02B 27/28 G02F 1/31

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 9 頁)

(21)出願番号

特顧平7-315777

(71)出願人 000237721

富士電気化学株式会社

(22) 出顧日

平成7年(1995)11月10日

東京都港区新橋5丁目36番11号

(72)発明者 鈴木 洋一 東京都港区新橋5丁目36番11号 富士電気

化学株式会社内

(72)発明者 井村 智和

東京都港区新橋5丁目36番11号 富士電気

化学株式会社内

(72)発明者 徳増 次雄

東京都港区新橋5丁目36番11号 富士電気

化学株式会社内

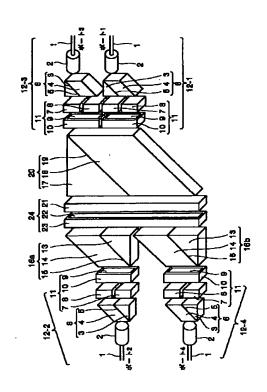
(74)代理人 弁理士 松井 伸一

(54) 【発明の名称】 光サーキュレータおよび光スイッチ

(57)【要約】

【課題】 安価で小型で製作容易な偏光ビームスプリッ タを用いて低損失かつ高アイソレーションな4ポートの 光サーキュレータを提供すること

【解決手段】 4個の各端子ユニット12-1, 12-2, 12-3, 12-4は、小型複合偏光ビームスプリ ッタ6の下底面の三角プリズム3と平行四辺形プリズム 4に互いに表裏を逆にした小型非相反旋光子11が並列 に配置されたものであり、各ユニットのビームスプリッ タ6の上底面が光の入出力ポートとなる。大型ビームス プリッタ20の下底面と、並列に配置された2個の中型 複合偏光ビームスプリッタ16aと16bの下底面との 間に大型非相反旋光子24が挟み込まれている。大型ビ ームスプリッタ20の上底面に2個のユニット12-1 12-4が並列配置され、ユニット12-2と12-4 が2個の中型ビームスプリッタ16aと16bの上底面 にそれぞれ結合されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 直角二等辺三角プリズムと、狭角が45度の平行四辺形プリズムの一面とで偏光分離膜を挟んで一体化された異なる寸法の台形状の複合偏光ビームスプリッタを所定数用意し、

直線偏光が1つの面からもう1つの面へ通過する際に偏 光方位を90度回転させるが、それと逆方向へ通過する 際にその偏光方位を回転させないようにした所定の寸法 形状の非相反旋光子を所定数用意し、

4個の各端子ユニット(12-1,12-2,12-3,12-4)は、小型の複合偏光ビームスプリッタ(6)の下底面の三角プリズム部(3)と平行四辺形プリズム部(4)に互いに表裏を逆にした小型の非相反旋光子(11)が並列に配置されたものであり、各端子ユニットの前記小型複合偏光ビームスプリッタ(6)の上底面が光の入出力ポートとなり、

大型の複合偏光ビームスプリッタ(20)の下底面と、 狭角が同方向になるように並列に配置された2個の中型 の複合偏光ビームスプリッタ(16aと16b)の下底 面との間に大型の非相反旋光子(24)が挟み込まれて 20 おり、

前記大型複合偏光ビームスプリッタ(20)の上底面に 2個の前記端子ユニット(12-1と12-4)が並列 に配置されて結合されているとともに、他の2個の前記 端子ユニット(12-2と12-4)が2個の前記中型 複合偏光ビームスプリッタ(16aと16b)の上底面 にそれぞれ結合されていることを特徴とする光サーキュ レータ。

【請求項2】 請求項1において、隣り合う2個の前記 必要がある。し 端子ユニットの構成要素の一部が共通の部品からなるこ 30 が面倒になる。 とを特徴とする光サーキュレータ。 【0006】

【請求項3】 請求項1または請求項2において、すべてあるいは一部の前記複合偏光ビームスプリッタは、2個の直角二等辺三角プリズムと、単体あるいは複数の狭角が45度の平行四辺形プリズムより構成され、前記三角プリズムが両端に配置され、その間に単体あるいは複数の前記平行四辺形プリズムが連続に配置され、接する2個の前記プリズムの斜平面との間に偏光分離膜が挟み込まれて一体化されていることを特徴とする光サーキュレータ。

【請求項4】 請求項1~3のいずれかに記載の光サーキュレータの構成において、前記非相反旋光子として電気的手段により非相反性の方向が切替自在なものを用いたことを特徴とする光スイッチ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信システムなどに用いられる4ポートの光サーキュレータに関する。 また、光サーキュレータを応用した光スイッチにも関する [0002]

【従来の技術】4ポートの光サーキュレータとしては特 開平5-34633号公報に記載された構成が代表的で ある。これは非相反旋光子の両側に複屈折結晶を備え、 この2個の複屈折結晶のそれぞれ2個の端子モジュール を結合して4ポート回路としている。

2

【0003】ここでは2個の複屈折結晶による常光と異常光の光路を分離する機能と、非相反旋光子の非相反性を組み合わせることで、ボート1の入力光がボート2から出力し、ボート2の入力光がボート3から出力し、ボート4の入力光がボート1から出力するという4ボート光サーキュレータの機能を実現している。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の光サーキュレータでは常光・異常光の分離する偏光分離素子として複屈折結晶板を用いているために、常光ビームと異常光ビームの分離距離を充分に大きくするためには複屈折結晶板の厚みを相当大きくしなければならず、そのために光サーキュレータが大型で高価になるという問題があった。複屈折結晶板として例えばルチル単結晶を用いる場合、その最大分離距離に対する厚みの比は約1:10なので、10ミリメートルの分離距離を確保しようとするならば、結晶板の厚みは100ミリメートル必要となる。【0005】また、常光ビームと異常光ビームの分離距離が複屈折結晶板への入射角度によって変化する特性があるために、複屈折結晶板と入出力ボートとの機械的な配置関係を高精度にし、入射角度を高精度に一定に保つ必要がある。したがって光サーキュレータの組立・調整が面倒になる。

【0006】そこで複屈折結晶を使用せずに、偏光ビームスプリッタを偏光分離手段および光路決定手段として用いることが考えられる。偏光ビームスプリッタは製作容易だし安価で小型である。しかし偏光ビームスプリッタの消光比があまり高くないことから、従来、このタイプで低損失かつ高アイソレーションの光サーキュレータを実現することができなかった。

【0007】本発明は、上記した背景に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、上記した問題を解決 し、安価で小型で製作容易な偏光ビームスプリッタを用いて低損失かつ高アイソレーションの4ポート光サーキュレータを提供することにある。また、その光サーキュレータを応用した高クロストークの光スイッチを提供することも目的とする。

[8000]

【課題を解決するための手段】上記した目的を達成するため、本発明に係る4ポート光サーキュレータは、直角二等辺三角プリズムと、狭角が45度の平行四辺形プリズムの一面とで偏光分離膜を挟んで一体化された異なる 寸法形状の台形状の複合偏光ビームスプリッタを所定数

用意する。

【0009】また、直線偏光が1つの面からもう1つの 面へ通過する際に偏光方位を90度回転させるが、それ と逆方向へ通過する際にその偏光方位を回転させないよ うにした所定の寸法形状の非相反旋光子を所定数用意す る。そして、上記した各素子を以下に示す要件の~③を 満足するように配置した。

【0010】 04個の各端子ユニットは、小型の複合偏 光ビームスプリッタの下底面の三角プリズム部と平行四 辺形プリズム部に互いに表裏を逆にした小型の非相反旋 10 光子が並列に配置されたものであり、各端子ユニットの 前記小型複合偏光ビームスプリッタの上底面が光の入出 力ポートとなる。

【0011】②大型の複合偏光ビームスプリッタの下底 面と、狭角が同方向になるように並列に配置された2個 の中型の複合偏光ビームスプリッタの下底面との間に大 型の非相反旋光子が挟み込まれている。

【0012】③前記大型複合偏光ビームスプリッタの上 底面に2個の前記端子ユニットが並列に配置されて結合 されているとともに、他の2個の前記端子ユニットが2 20 個の前記中型複合偏光ビームスプリッタの上底面にそれ ぞれ結合されている。

【0013】前記の構成において、隣り合う2個の前記 端子ユニットの構成要素の一部を共通の部品で構成する こともできる(請求項2)。

【0014】また、すべてあるいは一部の前記複合偏光 ビームスプリッタは、2個の直角二等辺三角プリズム と、単体あるいは複数の狭角が45度の平行四辺形プリ ズムより構成され、前記三角プリズムが両端に配置さ れ、その間に単体あるいは複数の前記平行四辺形プリズ 30 ムが連続に配置され、接する2個の前記プリズムの斜平 面との間に偏光分離膜が挟み込まれて一体化された構成 でも良い(請求項3)。

【0015】また、この光サーキュレータの構成におい て、前記非相反旋光子として電気的手段により非相反性 の方向が切替自在なものを用いることで、2入力・2出 力の光スイッチとして機能することになる(請求項 4).

[0016]

【発明の実施の形態】図1は、本発明に係る4ポート光 40 サーキュレータの実施の形態の一例の構成を示してい る。同図に示すように、ポート1~4に対応する4つの 端子ユニット12-1, 12-2, 12-3, 12-4 を備えるとともに、2つの中型複合偏光ビームスプリッ タ (以下、中型PBSとする) 16a, 16bと、1つ の大型複合偏光ビームスプリッタ(以下、大型PBSと する)20と、1つの大型非相反旋光子24とで構成さ れている。そして、各部の具体的な構成は、以下のよう になっている。

【0017】[各端子ユニット12の構成]4個の端子 50 ト1の方向から見て-22.5度である。ファラデー回

ユニット12-1, 12-2, 12-3, 12-4は、 基本的には同一構成のものを用い、その向き等を替えて 実装する。従って、各部の説明の際に、それらを区別す る必要のない時は、端子ユニット12と記す。各端子ユ ニット12は、先端にカップリングレンズ2が付いた光 ファイバ1と、小型複合偏光ビームスプリッタ(以下、 小型PBSとする)6と、表裏逆特性の2つの系を含ん だ小型非相反旋光子11とで構成されている。

【0018】各小型PBS6は、直角二等辺三角プリズ ム3と、狭角が45度の平行四辺形プリズム4の一面と で偏光分離膜5を挟んで一体化された片台形に構成され ている。そして、その小型PBS6の上底面に光ファイ バ1のレンズ2が結合され、また、小型PBS6の下底 面に小型非相反旋光子11が近接配置されている。

【0019】小型非相反旋光子11は、小型PBS6の 下底面に並列に配置された2つの1/2波長板7、8 と、両1/2波長板7,8に積層配置された45度ファ ラデー回転子9と、このファラデー回転子9を厚み方向 に磁気飽和させる永久磁石10とから構成されている。 そして、小型PBS6の下底面に並列に配置された2つ の1/2波長板7,8は、互いに表裏が逆の配置になっ ている。また、1/2波長板7,8の光学軸は、±2 2. 5度としている。さらに、ファラデー回転子9は、 順方向の入射偏光の方位を反時計方向に45度回転させ るようになっている。

【0020】 [4個の端子ユニットと他の構成要素の関 係] 大型PBS20は、直角二等辺三角プリズム17 と、狭角が45度の平行四辺形プリズム18の一面とで 偏光分離膜19を挟んで一体化された片台形に形成され ている。この大型PBS20の上底面に、ポート1とボ ート3の端子ユニット12-1、12-3が並列に配置 されて結合されている。

【0021】2個の中型PBS16a, 16bはそれぞ

れ、直角二等辺三角プリズム13と、狭角が45度の平 行四辺形プリズム14の一面とで偏光分離膜15を挟ん で一体化された片台形に構成されている。そして、一方 の中型PBS16aの上底面にポート2の端子ユニット 12-2が結合され、他方の中型PBS16bの上底面 にポート4の端子ユニット12-4が結合されている。 【0022】大型PBS20の下底面と、狭角が同方向 になるように並列に配置された2個の中型PBS16 a, 16bの下底面との間に大型非相反旋光子24が挟 み込まれており、ポート1の端子ユニット12-1とポ ート2の端子ユニット12-2とが対向する配置関係に なっている。大型非相反旋光子24は、大型PBS20 の下底面に対向配置された1/2波長板21と、これに 積層配置された45度ファラデー回転子22と、このフ ァラデー回転子22を厚み方向に磁気飽和させる永久磁 石23とからなる。1/2波長板21の光学軸は、ボー

転子22は、ポート1と3の方向からの入射偏光の方位 を反時計方向に45度回転させる。

【0023】次に、上記した構成の光サーキュレータの 動作原理、すなわち、順方向手と逆方向の光路について 説明する。

【0024】[ポート1からポート2への光路] この順 方向の光路を図2に示している。 ポート 1 の端子ユニッ ト12-1において、光ファイバ1からの出射光線がレ ンズ2でコリメートされ、小型PBS6に入射し、偏光 分離膜5でP偏光とS偏光に分離される。P偏光成分は 10 偏光分離膜5を透過し、S偏光成分は偏光分離膜5で反 射して平行四辺形プリズム4でも反射する。

【0025】その結果、P偏光とS偏光は小型PBS6 から平行に出射する。P偏光方位は0度であり、1/2 波長板7の光学軸方位は-22.5度であるから、P偏 光成分は1/2波長板7を通過して偏光方位は-45度 となり、逆にファラデー回転子9で反時計方向に45度 回転するので偏光方位はO度であり、P偏光のままであ

【0026】一方、S偏光方位は90度であり、1/2 20 波長板8の光学軸方向は22.5度であるから、S偏光 成分は1/2波長板8を通過して偏光方位は-45度と なり、さらにファラデー回転子9で反時計方向に45度 回転するので偏光方位は0度となり、PBS6側から見 てP偏光に変換される。

【0027】したがって、端子ユニット12-1の非相 反旋光子11からは2本のP偏光の光線として出射さ れ、大型PBS20の偏光分離膜19を透過し、大型P BS20の下底面の三角プリズム17より出射する。そ して2本のP偏光の光線の方位は0度であり、1/2波 30 長板21の光学軸方向は-22.5度であるから、P偏 光は1/2波長板21を通過して偏光方位は-45度と なり、逆にファラデー回転子22で反時計方向に45度 回転するので偏光方位はO度となり、中型PBS16a の三角プリズム13にP偏光の光線として入射し、偏光 分離膜15を透過し、ポート2の端子ユニット12-2 に達する。

【0028】ポート2の端子ユニット12-2におい て、ポート1側からの前記のP偏光ビームの偏光方位は 端子ユニット12-2の出力方向から見て-45度であ 40 り、1/2波長板8の光学軸方向は出力方向から見て2 2. 5度であるから、1/2波長板8を透過した成分の 偏光方位は90度となり、S偏光として平行四辺形プリ ズム4と偏光分離膜5で反射する。逆に1/2波長板7 の光学軸方向は出力方向から見ると-22.5度である から、1/2波長板7を通過した成分の偏光方位は0度 となり、P偏光として偏光分離膜5を透過する。よって S偏光とP偏光は1本の光線に合成され、ポート2のレ ンズを介して光ファイバに集光される。

方向の光路を図3に示している。ボート2の端子ユニッ ト12-2において、光ファイバ端のレンズからの入力 光は小型PBS6で偏光分離され、非相反旋光子11で 2本のS偏光にされ、中型PBS16に達する。ここの 平行四辺形プリズム14で反射を繰り返して大型非相反 旋光子24でP偏光に変換され、大型PBS20の三角 プリズム17に入射する。

【0030】大型PBS20において、P偏光は偏光分 離膜19を透過して端子ユニット12-3に達する。端 子ユニット12-3において、大型PBS20からの光 線は非相反旋光子11で直交偏光にされ、小型PBS6 で合成されてポート3のレンズ、光ファイバに達する。 【0031】[ポート3からポート4への光路] この順 方向の光路を図4に示している。ポート3の端子ユニッ ト12-3への入力光は2本のS偏光となって大型PB S20で反射を繰り返し、大型非相反旋光子24を通過 後もS偏光のままで、中型PBS16bで反射を繰り返 し、ポート4の端子ユニット12-4に至り、小型PB S6で合成されてポート4のレンズ、光ファイバに達す る。

【0032】[ポート4からポート1への光路] この順 方向の光路を図5に示している。ポート4の端子ユニッ ト12-4への入力光は2本のP偏光となって中型PB S16bを透過し、大型非相反旋光子24でS偏光に変 換され、大型PBS20で反射を繰り返してポート1の 端子ユニット12-1に至り、小型PBS6で合成され てポート1のレンズ, 光ファイバに達する。

【0033】[ポート1からの入力光の漏れ経路]この 漏れ経路を図6に示している。 端子ユニット12-1に おいて、小型PBS6の消光比と非相反旋光子11の回 転誤差による漏れ光は、S偏光として平行四辺形プリズ ム18で反射し、大型非相反旋光子24を通過してもS 偏光のままで、端子ユニット12-4の中型PBS16 bに入射するが偏光分離膜15で反射し、ポート4の光 ファイバには達しない。

【0034】また、大型PBS20の消光比による漏れ 光で偏光分離膜19で反射するP偏光は平行四辺形プリ ズム18で反射し、大型非相反旋光子24を通過後もP 偏光のままで、中型PBS16bを透過し、端子ユニッ ト12-4の非相反旋光子11で直交偏光に変換され、 小型PBS6で合成されるが直交方向に進行し、ポート 4の光ファイバには達しない。

【0035】さらに、大型非相反旋光子24の回転誤差 による漏れ光は、S偏光として中型PBS16aの偏光 分離膜15で反射される。中型PBS16aの消光比に よる漏れ光は、P偏光であるが偏光分離膜15で反射す るので、ポート2の光ファイバには達しない。なお、出 射側の端子ユニットの内部で生じる漏れ光は、別の端子 ユニットに伝搬することはない。

【0029】[ポート2からポート3への光路] この順 50 【0036】[ポート2からの入力光の漏れ経路] この

.

漏れ経路を図7に示している。端子ユニット12-2の 小型PBS6の消光比と非相反旋光子11の回転誤差に よる漏れ光はP偏光として中型PBS16aを透過し、 大型非相反旋光子24でS偏光に変換され、大型PBS 20の偏光分離膜19で反射し、ボート3の光ファイバ 1には達しない。

【0037】また、中型PBS16aの消光比による漏れ光で偏光分離膜15を透過するS偏光は、大型非相反旋光子24でP偏光に変換され、大型PBS20を透過し、端子ユニット12-1の非相反旋光子11で直交偏10光に変換され、端子ユニット12-1の小型PBS6で合成されるが直交方向に進行し、ボート1の光ファイバ1には達しない。

【0038】さらに、大型非相反旋光子24の回転誤差による漏れ光は、S偏光として大型PBS20で反射される。大型PBS20の消光比による漏れ光はP偏光であるが偏光分離膜19で反射するので、ボート1の光ファイバには達しない。

【0039】[ボート3およびボート4からの入力光の漏れ経路] この2系統の漏れ経路を図8と図9にそれぞ 20 れ示している。この図とすでに詳しく説明したボート 1,2の入力光の漏れ経路の作用から容易に類推できることなので、ここでは詳しく説明しないが、ボート3からの入力光はボート2には達しないし、ボート4からの入力光はボート3には達しない。

【0040】以上の結果、例えばPBSの消光比や非相 反旋光子の回転誤差による漏れ光を30dBとすると、 ポート4→3→2→1→4の逆方向のアイソレーション は60dBとなり、充分に高いアイソレーションを実現 できることになる。

【0041】[他の実施形態]本発明の光サーキュレータの他の実施形態を図10~図13に示している。本発明では各図に示すように、前記の構成において、隣り合う2個の前記端子ユニットの構成要素の一部を共通の部品で構成することもできる(特に図10~図12)。

【0042】また、すべてあるいは一部の前記複合偏光 ビームスプリッタは、2個の直角二等辺三角プリズム と、単体あるいは複数の狭角が45度の平行四辺形プリ ズムより構成され、前記三角プリズムが両端に配置され、その間に単体あるいは複数の前記平行四辺形プリズ 40 ムが連続に配置され、接する2個の前記プリズムの斜平 面との間に偏光分離膜が挟み込まれて一体化された構成 でも良い(図13)。

【0043】具体的には、例えば図10に示す構成のものでは、小型PBS6と大型PBS20が互いに直交するように、端子ユニット12-1,12-2,12-3,12-4を立てて配置し、奇数番ポートの端子ユニット(12-1と12-3)及び偶数番ポートの端子ユニット(12-2,12-4)同士の部品を共通化している。

【0044】つまり、細長な直角二等辺三角プリズム3′と、細長な平行四辺形プリズム4′を変更分離膜5′を挟んで接合一体化して小型PBSを形成する(図1に示す小型PBS6を起立させ(直角二等辺三角プリズム3と平行四辺形プリズム4が上下に並ぶようにする)、片台形状の側面同士を接合した状態に相当する)

8

【0045】これにあわせ、図1に示す非相反旋光子1 1も90度回転させて起立させると、隣接する2個の非相反旋光子11を構成する1/2波長板7は、三角プリズム3と対向し、1/2波長板8は平行四辺形プリズム4と対向するので、非相反旋光子7同士、また、非相反旋光子8同士が横に並ぶのでそられを一体化することができる。

【0046】よって、図10に示すように、細長な直方体からなる1/2波長板7′,8′を接合することにより、一体化する。さらに、磁石10も共有化したため、45°ファフデー回転子9′の磁界の方向に対しての回転方向は互い違いにするべく、その回転子9′は別部材で構成した。これにより、図10に示すように、端子ユニットを構成する各部品が、ファラデー回転子を除き半減することができ、組み立て等も容易になる。

【0047】請求項2の発明に伴う部品の共通化の形態としては、上記した図10のものに限られず、例えば図11に示すようにすることもできる。これは、上記した図10の構成と異なり、小型PBS6と大型PBS20が互いに直交するように、端子ユニット12-1,12-2,12-3,12-4を立てて配置し、奇数番ボートの端子ユニット(12-1と12-3)及び偶数番ボートの端子ユニット(12-1と12-3)及び偶数番ボートの端子ユニット(12-2,12-4)同士の部品を共通化するに際し、ファラデー回転子9、同士の共通化を図ったものである。

【0048】このようにファラデー回転子9′を一体に形成し、その周囲を単一の磁石10で囲むと、それにより構成される非相反旋光子での各ポートからの偏光の回転方向が一致してしまうので、この例では小型PBS6個を図1の例と同様に別部材で構成し、起立させる際の上下を反対にすることにより、各ポートから非相反旋光子へ入出射する偏光の状態を逆にしている。これにより、非相反旋光子の部品の共通化がなされる。

【0049】請求項2の発明に伴う部品の共通化のさらに別の形態としては、図12に示す構成とすることができる。この例では、図10の例と同様に小型PBS6′の部品の共通化を図るとともに、図11の例と同様に非相反旋光子のうち磁石10並びに45度ファラデー回転子9′の部品の共通化を図っている。これにともない、所定の動作を行わせるために、1/2波長板7,8を図1の例と同様に別部品で構成するとともに、その上下の配置を反転している。

50 【0050】図13は、請求項3の発明に対応した実施

. ...

の形態の一例であり、各複合PBSの形状を直方体状に するとともに、各長さを一致させ、光サーキュレータ全 体としても直方体状になるようにしている。具体的に は、この例では図10の構成を基準とし、小型PBSの 平行四辺形PBS4の斜面のうち、三角プリズム3′と 未接着で開放されていた部分に偏光分離膜を介して光学 的には寄与しないダミーの三角プリズム3"を接合す る。また、同様に大型PBS20についても平行四辺形 プリズム18の開放側側面に偏光分離膜19′を介して 三角プリズム17~を接合し、全体として直方体にして 10 いる。さらに、中型PBS16a, 16bについても平 行四辺形プリズムの開放側に偏光分離膜を介して三角プ リズム13′を接合する。また、このように三角プリズ ム13′を設けると中型PBS16a, 16b間の接合 面側は三角プリズム同士が接続されるので平行四辺形プ リズム13" に置き替え、さらなる部品点数の削減を図 っている。

【0051】さらに、ポート1,3の間隔はポート2, 4の間隔よりも短いため、上記した各例では、そのポー ト間隔に応じた長さに各部品を設定したが、奇数番ボー 20 ト側の端子ユニット (12-1と12-3の合成分)を 構成する各部品を他の部品に揃えるために、延長形成し た。

【0052】係る構成にすることにより、使用する材料 は増えるものの、各ブロックの形状が直方体状となると ともに、その長さが揃うために、位置合わせ並びに組み 立てが容易で、ケース内に収納するのも容易となる。

【0053】[光スイッチへの応用] 図1や図10~図 13に示した構成の光サーキュレータにおいて、前述の 各非相反旋光子として電気的手段により非相反性の方向 30 2 カップリングレンズ が切替自在なものを用いることで、ポート1→2→3→ $4\rightarrow1$ と光が伝搬する状態と、ポート $1\rightarrow4\rightarrow3\rightarrow2\rightarrow$ 1と光が伝搬する状態とを切り替えることができる。つ まり光スイッチとして利用できる。

[0054]

【発明の効果】本発明では複屈折結晶を使用せずに、偏 光ビームスプリッタを偏光分離手段および光路決定手段 として用いているので、製作が容易で安価であり、しか も分離距離を充分に大きくとっても小型の偏光ビームス プリッタで済む。また偏光ビームスプリッタの消光比が 40 ト あまり高くないことから、従来、このタイプで低損失か つ高アイソレーションの光サーキュレータを実現するこ とができなかったが、本発明の構成によれば消光比や回 転誤差によって生じる漏れ光が他のポートに達しないの で高いアイソレーションを実現できる。また、偏光ビー ムスプリッタの通過後の分離距離は入射角度に依存しな いので、各構成要素の組立・調整が容易である。

【0055】また本発明によれば、前記の利点をそのま ま有する(製作容易・調整容易・安価・小型・高クロス トーク)光スイッチを実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光サーキュレータの実施の形態の 一例を示す構成図である。

10

【図2】図1に示す光サーキュレータの作用説明図その 1である。

【図3】図1に示す光サーキュレータの作用説明図その **2である。**

【図4】図1に示す光サーキュレータの作用説明図その 3である。

【図5】図1に示す光サーキュレータの作用説明図その 4である。

【図6】図1に示す光サーキュレータの作用説明図その 5である。

【図7】図1に示す光サーキュレータの作用説明図その 6である。

【図8】同上光サーキュレータの作用説明図その7であ る。

【図9】図1に示す光サーキュレータの作用説明図その 8である。

【図10】本発明の光サーキュレータの他の実施の形態 を示す構成図である。

【図11】本発明の光サーキュレータの他の実施の形態 を示す構成図である。

【図12】本発明の光サーキュレータの他の実施の形態 を示す構成図である。

【図13】本発明の光サーキュレータの他の実施の形態 を示す構成図である。

【符号の説明】

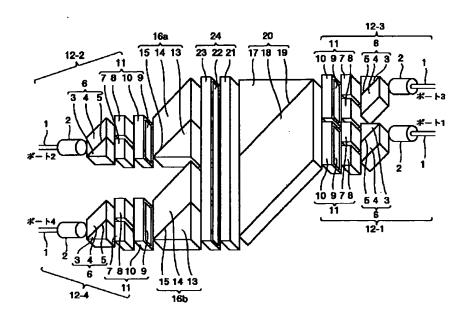
- 1 光ファイバ
- - 3 直角三角形プリズム
 - 4 平行四辺形プリズム
 - 5 偏光分離膜
 - 6 小型複合偏光ビームスプリッタ
 - 7,8 1/2波長板
 - 9 ファラデー回転子
 - 10 永久磁石
 - 11 小型非相反旋光子
 - 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 端子ユニッ

- 13 直角三角形プリズム
- 14 平行四辺形プリズム
- 15 偏光分離膜
- 16a, 16b 中型複合偏光ビームスプリッタ
- 17 直角三角形プリズム
- 18 平行四辺形プリズム
- 19 偏光分離膜
- 20 大型複合偏光ビームスプリッタ
- 21 1/2波長板
- 50 22 ファラデー回転子

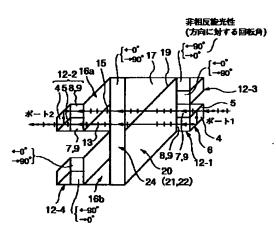
24 大型非相反旋光子

23 永久磁石

【図1】

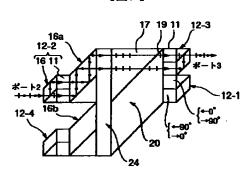




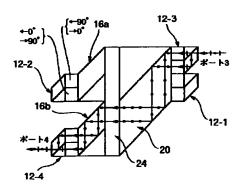


【図3】

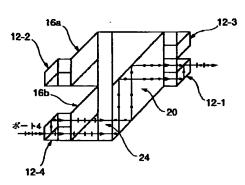
12



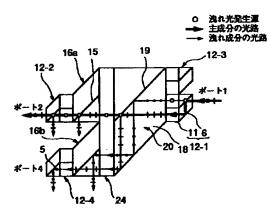
【図4】



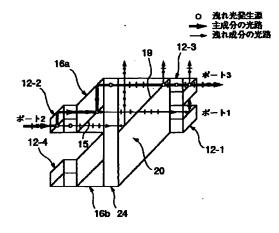
【図5】



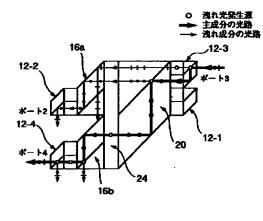
【図6】



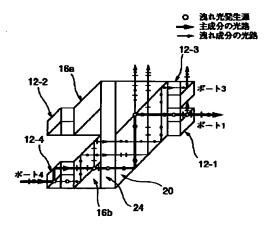
【図7】



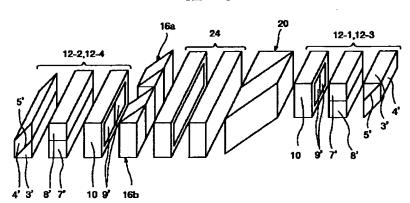
【図8】



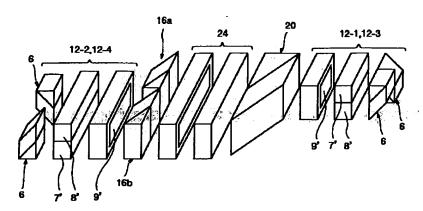
【図9】



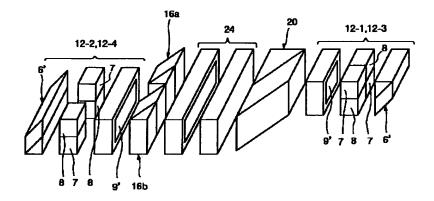
【図10】



【図11】



【図12】



【図13】

